338-25

JA 0012521 FEB 1981

(54) THERMISTOR BOLOMETER

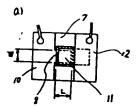
(11) 56-12521 (A) (43) 6.2.1981 (19) JP

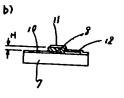
(21) Appl. No. 54-88888 (22) 13.7.1979 (71) CHINO SEISAKUSHO K.K. (72) HIDEO KOBAYASHI

(51) Int. Cl³. G01J5/20

PURPOSE: To heighten sensitivity, by allowing current to pass in the direction of thickness of a thermistor thin film.

CONSTITUTION: A thermistor 8 is formed on a bottom electrode 10. As for a top electrode 11, germanium, etc. which is permeable to infrared, is used so as to enable the thermistor to efficiently absorb infrared rays. Or, the top electrode 11 may well be formed with such a material as gold or white gold together with a side electrode 12 as a continuous body and only the portion which is to contact with top section of the thermistor may be blackened so that infrared rays can be absorbed equally good. Electric current passes in the direction of the thickness H of the thermistor.





⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56—12521

⑤ Int. Cl.³G 01 J 5/20

識別記号

庁内整理番号 7172-2G 砂公開 昭和56年(1981)2月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

③サーミスタ・ポロメータ

20特

顧 昭54-88888

後出

頁 昭54(1979)7月13日

⑫発 明 者 小林英夫

埼玉県入間郡大井町大字亀久保

字亀居1145株式会社千野製作所 技術センター内

⑪出 願 人 株式会社千野製作所

東京都新宿区西新宿1丁目26番

2号

明 細 4

- 1. 発明の名称 サーミスタ・ポロメータ
- . 2. 特許請求の範囲

1. ポロメータの受光部に使用されるサーミスタにおいて、サファイヤ、セラミック、ガラスのような絶縁基板上に下部電極を設け、この下部電極上にサーミスタ母旗を設け、このサーミスタ母旗の旋厚方向に電流が流れるようにしたことを特徴とするサーミスタ・ポロメータ。

2. 上部電極が赤外線に対して透明であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサーミスタ・ポロメータ。

3. 上部電便が赤外線に対して黒体であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のサーミ
・スタ・ボロメータ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は高感度で低低抗の輝展型サーミスタ・ ポロメータに関するものである。

放射風度計などに使用される赤外線検出器にポ

ロメータがあるが、この受光部には、一般に金属 に比較して抵抗温度係数のきわめて大きいサーミ スタが使用される。なか、サーミスタの温度係数 はB定数と呼ばれる定数である。

ポロメータの感度はB定数が大きいほど大きくなるが、この比抵抗がB定数の指数関数にほぼ対応して大きくなるため、受信回路の入力インピーダンス制限から来るポロメータの抵抗値制限、応答時間制限などにより膜厚上限が定められ、かのずから使用し得るB定数にも上限が生じてしまり。

本発明の目的は以上のような欠点を飲去し、比抵抗に制限されることなく充分大きい B 定数のサーミスタを使用した、高感度のポロメータを提供しようとするものである。

以下,本発明の実施例を続付図面第1図~第4 図により従来例と対比しながら説明する。

まず、第1凶、第2凶により既存のサーミスタ ・ポロメータの基本構成について示す。

1 はヨウ化タリウム、臭化タリウム、ゲルマニウムなどの赤外線透過窓である。 2 は受光素子、

3 に利食素子で、抵抗値、B 定数の一致したサーミスタが使用される。4 と 5 はパイアス選子で、同任、逆符号の電圧が印加される。6 は出力端子である。第2 図は2、3 の素子を拡大した図で、7 はサファイヤ、セラミック、ガラスなどの絶縁 ボッタなどの方法で形成され、さらにこの両端に電気が形成される。4) は平面図、b) は質面図である。図中で電流は長さし方向に流れる。

次に本発明のサーミスタ・ポロメータの受光業 子の基本構成を第3回により説明する。

第3回にかいて10は下部電極であり、この上にサーミスタ8が形成される、11は上部電極で、サーミスタに効率良く赤外線が吸収されるよう、赤外線に対して透明な材料であるグルマニウムなどを使用する。あるいは、これを偶部電低12と一体とし、金あるいは白金などの金属にて形成し、一マスタの上部にあたる部分のみ悪化して、同じく赤外線表収が良好であるようにしてもよい。図中で電流は厚さ五方向に流れる。

(3)

の方法で形成した場合、膜が厚くなると急速に内部 応力が大きくなり、膜剝離などの原因になる。 また応答性が感くなり、薄膜で形成したことの利 点が失われてしまう。

一方、感度を上げるためには B 定数を大きくしなければならないが、比抵抗。と B 定数の間には 次式のような関係があり、 B 定数をわずかに大き

で
$$J=J_{m}\exp\left(\frac{B}{T}\right)=J_{m}\exp\left(\frac{B}{T}-\frac{B}{To}\right)$$
 (3) B 足 教 E ho I かいじょく して 感 度 を 良く しょうと ナる と ,抵抗値が き わめて 大きく なり, 腰 厚 の み にょる 抵抗値 割御 で は , 多く の 間 退を生 ずる こと に なって しまう。

しかしながら本発明による果子の場合,抵抗値 Raはな式

$$Ra = \rho \frac{H}{WT} \qquad (4)$$

のように表わされるため、抵抗値を下げるために は受光面積を大きくするか、膜厚耳を奪くすれば 良いわけで、B定数のきわめて大きい材料を使用 しても、前述のような問題は生じない。表1とと 次にポロメータの赤外線検出作用について説明 する。

外部から赤外級透過器を通して入射した赤外級は、受光素子2のサーミスタ受光面にて無に変換され、サーミスタめの風度を上げる。 この時、サーミスタの抵抗値は -B/T²に従って +Raだけ小さくなる。 第4 図に示すように、ボロメータの受光 ま子2、循環素子3 に延圧 5 が印加されて V が発生すると、出力増子13には次式に従って 電圧 V が発生する。

$$v = \frac{(Ra - \frac{4}{4}Ra) - Rc}{(Ra - \frac{4}{4}Ra) + Rc}$$
(1)

とこでRa,Rcはそれぞれ受先素子,補償素子の 抵抗値で,風度が同じであればRa = Rc である。 既存のポロメータの場合,受先素子の抵抗値Raは 第2因で見るように次式で扱わされる。

$$Ra= \sqrt{\frac{L}{\pi H}}$$
 ………………………………… Q
 視野角の対称性のため,一般に $\pi=L$ であるから、 $Raを小さくするためには E を大きくしなければな ちない。しかし,サーミスタ輝度をスパッタなど$

(4

の一例を示す。既存の業子の仕様で使用し得る材料の上級B定数が 3000 程度であっても,本発明の業子では7000 程度のB定数の業子を使用し得る。要 1.

$$f_{m} = 5 \times 10^{-3} \, \Omega_{cm}$$

$$T = (25 + 273.15) \, K$$

Ra

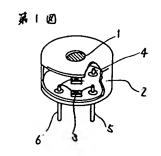
В	既存の象子	本発明の素子
3000	1.172 × 10 ⁴	4.687 × 10°
4000	3.353 × 107	1.341 × 10 ²
5000	9.597 × 10°	3.839 × 103
6000	2.746 × 1010	1.099 × 10 ³
7000	7.859 × 1011	3.144 × 10°

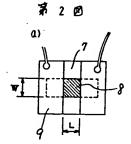
以上呼述したよりに本発明は、サーミスタ輝膜の呼さ方向に電視が使れるように形成したサーミスタ・ポロノータである。

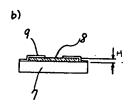
従って、従来のものにおいて近抗値を下げるに は裏々を以くしなければならず、又、B 定数を大 きくすると急敬に抵抗値が大きくなってしまりの に比較して、本発明では、腹厚を輝くするか受光 面積を大きくするかすれば容易に抵抗値を下げる ことができ、又、B定数を大きくし歩たとしても、 個端に抵抗値が大きくなってしまりことがない。 つまり、B定数の大きいサーミスタを使用しても 抵抗値は大きくなってしまりことはなく、実用上 すぐれた高感度のサーミスタを得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図はそれぞれ従来のサーミスタ・ボロメータの一部切欠斜視図、一部拡大構成図、第3図は本発明の一実施を示すサーミスタボロメータの一部拡大構成図、第4図は測定回路である。
2、3…業子、7…紀縁基板、8…サーミスタ、10…下部電極、11…上部電極

特許出顧人 株式会社 千野製作所

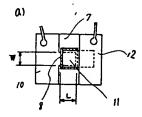


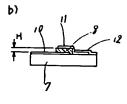




{7}

第3图





第4回

